

Lucovsky / Ibbotson / Hess

Characterization of Plasma-Enhanced CVD Processes: Volume 165



41,50 €

38,79 € (zzgl. MwSt.)

Lieferfrist: bis zu 10 Tage

Artikelnummer: 9781558990531

Medium: Buch

ISBN: 978-1-55899-053-1

Verlag: Cambridge University Press

Erscheinungstermin: 05.09.1990

Sprache(n): Englisch

Auflage: Erscheinungsjahr 1990

Serie: MRS Proceedings

Produktform: Gebunden

Gewicht: 612 g

Seiten: 270

Format (B x H): 152 x 231 mm

